## Эффекты *d*-волнового спаривания в электронных высокотемпературных сверхпроводниках с анизотропным примесным рассеянием

## © Т.Б. Чарикова, Н.Г. Шелушинина, Г.И. Харус, О.Е. Сочинская, А.А. Иванов\*

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия \* Московский государственный инженерно-физический институт, Москва, Россия

E-mail: charikova@imp.uran.ru

## (Поступила в Редакцию 18 февраля 2009 г. В окончательной редакции 4 апреля 2009 г.)

Представлены результаты исследования температурных зависимостей сопротивления монокристаллических пленок электронного сверхпроводника  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14 (недолегированная область) и x = 0.15 (область оптимального легирования) и разной степенью беспорядка  $\delta$  в различных магнитных полях ( $B \parallel c, J \parallel ab$ ) в интервале температур 0.4-300 К. Показано, что существуют различия в поведении зависимости наклона верхнего критического поля  $(dB_{c2}/dT)|_{T \to T_c}$  от параметра беспорядка в недолегированных образцах (x = 0.14) и в образцах с оптимальным легированием (x = 0.15). Изучение характера зависимости наклона верхнего критического поля от степени беспорядка позволило экспериментально различить сверхпроводники с d-спариванием и с анизотропным *s*-спариванием. Удалось установить возможную причину относительной устойчивости электронного сверхпроводника с оптимальным легированием к разупорядочению, которая состоит в сильной анизотропии примесного рассеяния с симметрией d-типа.

Работа выполнена по плану РАН (тема № 01.2.006 13394, шифр "Импульс") и при частичной поддержке РФФИ (гранты № 07-02-00396 и 08-02-00759).

PACS: 74.72.-h, 74.25.Fy, 74.25.Op

Симметрия параметра порядка в электронно-легивысокотемпературных сверхпроводниках рованных (ВТСП) до сих пор является предметом дебатов исследователей. В экспериментах по туннельной спектроскопии при исследовании спектра кондактанса [1] и при измерении глубины проникновения магнитного поля [2,3] на оптимально легированных электронных сверхпроводниках  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  была получена *s*-волновая симметрия параметра порядка. О днако более поздние исследования свидетельствуют либо о существовании анизотропного *s*-спаривания [4], *d*-спаривания [5] или немонотонного d-спаривания [6,7], либо об изменении типа спаривания с изменением уровня легирования [8,9]. Дополнительные сложности возникают вследствие неоднозначности понимания переходной области из антиферромагнитной (A $\Phi$ ) фазы в сверхпроводящую (СП). Хорошо известно, что если в купратных дырочно-легированных сверхпроводниках АФ- и СП-области разделены на фазовой диаграмме, то в электронных ВТСП остается еще много вопросов. Так, в экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов установлено, что дальний АФ-порядок не сосуществует со сверхпроводимостью в монокристаллах  $Nd_{2-x}Ce_{x}CuO_{4+\delta}$  [10,11]. С другой стороны, результаты исследования электронного рамановского рассеяния и углового магнетосопротивления на монокристаллах  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  указывают на сосуществование АФ- и СП-фаз в электронных сверхпроводниках [5,12,13].

Наряду с этим определение типа куперовского спаривания в электронных сверхпроводниках остается актуальной проблемой физики конденсированного состояния в настоящее время. В теоретических работах [14,15] было показано, что контролируемое введение немагнитных примесей (введение беспорядка) приводит к принципиальному различию в поведении плотности состояний на уровне Ферми для двух типов анизотропного спаривания. Изменение наклона верхнего критического поля  $(dB_{c2}/dT)|_{T_c}$  в зависимости от степени беспорядка в системе обсуждалось в работе [16], где было теоретически установлено, что в сверхпроводниках с *d*-спариванием величина наклона верхнего критического поля должна быстро уменьшаться с ростом степени разупорядочения, а в случае анизотропного *s*-спаривания величина наклона поля должна увеличиваться с ростом степени беспорядка.

Целью настоящей работы было экспериментальное определение зависимости наклона верхнего критического поля, а также температуры сверхпроводящего перехода от степени беспорядка в электронном сверхпроводнике  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ . Мы хотели сравнить результаты экспериментальных исследований зависимостей наклона верхнего критического поля и температуры сверхпроводящего перехода в  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с разным уровнем легирования церием — x = 0.14 (недолегированная область) и x = 0.15 (оптимально легированная область) — от степени беспорядка в системе. В нашей предыдущей работе [17] было установлено, что в  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ 

с x = 0.15 наклон верхнего критического поля и температура сверхпроводящего перехода уменьшаются с ростом степени беспорядка в системе, что характерно для систем с *d*-спариванием при наличии сильного анизотропного рассеяния на примесях.

Для получения данных был использован резистивный метод измерения верхнего критического поля при исследовании температурных зависимостей сопротивления монокристаллов Nd<sub>2-x</sub>Ce<sub>x</sub>CuO<sub>4+ $\delta$ </sub> с x = 0.14 и 0.15 и разной степенью беспорядка  $\delta$  в магнитных полях (**B** || *c*, **J** || *ab*) в интервале температур 0.4–300 К.

Методом импульсного лазерного напыления [18] в МИФИ были синтезированы эпитаксиальные монокристаллические пленки  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14 (недолегированная область) и x = 0.15 (область оптимального легирования) с ориентацией (001) — *с*-ось перпендикулярна подложке SrTiO<sub>3</sub>. Пленки были подвергнуты термообработке (отжигу) при различных условиях для получения образцов с разным содержанием кислорода [19]. Для пленок с x = 0.14 было получено два вида образцов: оптимально отожженные в вакууме (t = 25 min,  $T = 780^{\circ}$ C,  $p = 10^{-2}$  Torr), и неоптимально отожженные в вакууме (t = 5, 20, 30, 64 min,  $T = 780^{\circ}$ C,  $p = 10^{-2}$  Torr).

Для пленок с x = 0.15 было получено три вида образцов: без отжига, оптимально отожженные в вакууме  $(t = 60 \text{ min}, T = 780^{\circ}\text{C}, p = 10^{-2} \text{ Torr})$  и неоптимально отожженные в вакууме ( $t = 40 \min, T = 780^{\circ} C$ .  $p = 10^{-2}$  Torr). Толщина пленок составляла 200 Å для x = 0.14 и 1200-2000 Å для x = 0.15. Измерения температурной зависимости сопротивлния в интервале температур 4.2-300 К проводились четырехконтактным методом на постоянном токе, а в интервале температур 1.8–40 К в магнитных полях до 9 Т измерения  $\rho(T)$ были проведены на SQUID-магнитометре MPMS XL (ИФМ УрО РАН). Измерения зависимости сопротивления от магнитного поля в интервале температур 0.4-4.2 К были выполнены четырехконтактным методом в соленоиде "Oxford Instruments" в магнитных полях до 12 Т (ИФМ УрО РАН).

На рис. 1 представлены температурные зависимости сопротивления монокристаллических пленок  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.15 (*a*) и 0.14 (*b*), отожженных в вакууме в течение разного времени в интервале температур 0-40 К. Наши исследования показывают, что разное время отжига в бескислородной атмосфере приводит к изменению температурной зависимости сопротивления, что соответствует различной степени беспорядка в системе [20]. Как и в случае оптимального легирования при x = 0.15 [17], поведение сопротивления и характер СП-перехода в недолегированной области существенно зависят от условий отжига. Наиболее резкий СП-переход в пленках  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14наблюдается при оптимальном отжиге, при этом температура полного СП-перехода  $T_c = 8.6 \, {\rm K}$  (температура начала СП-перехода  $T_c^{\text{onset}} = 13.6 \text{ K}$ ) и ширина перехода  $\Delta T_c = 4$  К. Короткое время отжига приводит к появле-

**Рис. 1.** Температурные зависимости сопротивления образцов  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с разной степенью беспорядка в отсутствие магнитного поля в интервале 1.8–40 К. *а* — *x* = 0.15 (область оптимального легирования); *b* — *x* = 0.14 (недолегированная область).

нию неполного СП-перехода, зависимость  $\rho(T)$  неметаллическая  $(d\rho/dT < 0)$ . Отжиг в течение длительного времени приводит к разрушению полного СП-перехода.

При увеличении внешнего магнитного поля СП-переход в образцах с x = 0.15 [17], оставаясь достаточно резким, смещается в область более низких температур, и в полях B > 7 Т образец переходит в нормальное состояние. Аналогичное поведение наблюдается и в образце с неоптимальным отжигом, в этом случае  $T_c$  составляет 15 К. Образец переходит в нормальное состояние в поле B > 5.5 Т. В образце без отжига наблюдается размытый СП-переход с  $T_c \cong 2.5$  К, а переход в нормальное состояние происходит уже в полях B > 1.5 Т. Внешнее магнитное поле сильно влияет на СП-переход в образцах с x = 0.14, однако величина верхнего критического поля меньше по сравнению с  $B_{c2}$  для оптимально легированного образца.

Существенно различаются зависимости  $B_{c2}(T)$  для разных уровней легирования (рис. 2). Используя ре-



зистивный метод определения верхнего критического поля, мы построили зависимости  $B_{c2}(T)$  на уровне 0.5 $\rho$ для образцов с x = 0.15 и 0.14 с разным временем отжига. В ближайшей окрестности Т<sub>с</sub> поведение верхнего критического поля различается для оптимально легированных и недолегированных образцов независимо от степени отжига. Эта область полей при  $T \to T_c$  привлекает внимание исследователей [21,22]. Из рис. 2, в видно, что зависимость  $B_{c2}(T)$  для образцов из недолегированной области напоминает зависимость  $B_{c2}(T)$  для обычных сверхпроводников и наклон верхнего критического поля практически не меняется в образцах с разным временем отжига. Температурная зависимость верхнего критического поля  $B_{c2}(T)$  образцов из области оптимального легирования (рис. 2, а) имеет более сложный вид. Мы не наблюдаем расходимости  $B_{c2}$  при  $T \rightarrow 0$ , а при  $T \rightarrow T_c$ происходит уменьшение наклона второго критического поля, и при  $T = T_c$  практически невозможно определить  $(dB_{c2}/dT).$ 

В нашей работе был экспериментально определен наклон верхнего критического поля  $(dB_{c2}/dT)|_{T_c}$  вблизи  $T_c$ в зависимости от степени беспорядка в недолегированной и оптимально легированной областях электронного сверхпроводника.

Для образцов с разным уровнем легирования церием и разной степенью нестехиометрического беспорядка были определены параметры беспорядка  $\gamma/kT_{c0}$  и наклон верхнего критического поля  $(dB_{c2}/dT)|_{T \to T_c}$  (см. таблицу). В модели примесного сверхпроводника в работе [16] был введен параметр беспорядка  $\gamma/kT_{c0}$ , где



**Рис. 2.** Температурная зависимость верхнего критического поля образца  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с разной степенью беспорядка, a - x = 0.15; I — оптимальный отжиг, 2 — неоптимальный отжиг, 3 — без отжига, b - x = 0.14; I — оптимальный отжиг, 2-5 — неоптимальный отжиг. t = 20 (2), 64 (3), 5 (4) и 30 min (5).

Основные параметры, полученные для образцов  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.15 и 0.14 и различной степенью беспорядка

Номер образца	$k_{\rm F}l$	$\gamma/kT_{c0}$	$T_c^{\text{onset}}, \mathbf{K}$	$(dB_{c2}/dT) _{T \to T_c}, \ T/K$
x = 0.15				
1	51.6	1.99	22	0.45
2	9.1	11.3	16	0.41
3	8.6	12.0	9	0.08
x = 0.14				
1	2.47	66.9	13.6	0.24
2	2.16	76.6	7.6	0.18
3	2.34	70.6	10.9	0.19
4	3.53	46.8	9.1	0.17
5	3.23	51.2	10.6	0.17
		-		-

Примечание. Образцы с x = 0.15: № 1 — оптимальный отжиг, № 2 — неоптимальный отжиг, № 3 — без отжига; образцы с x = 0.14: № 1 — оптимальный отжиг, № 2–5 — неоптимальный отжиг.

*T*<sub>c0</sub> — температура перехода в отсутствие примесей,

$$\gamma = \frac{\hbar}{2\tau} = \frac{\pi \hbar^2 n_s}{m(k_{\rm F}l)},\tag{1}$$

 $\tau$  — время релаксации импульса электронов за счет рассеяния на нормальных примесях,  $n_s$  — концентрация носителей в слое, m — масса электрона. Воспользовавшись представлениями теории неупорядоченных 2D-систем [23], мы определили параметр  $k_{\rm F}l$  (произведение волнового вектора Ферми на среднюю длину свободного пробега), который служит мерой беспорядка в системе и может быть найден из экспериментальной величины  $\rho_{ab}$  (сопротивления в плоскости ab) [24]

$$k_{\rm F}l = \frac{hc_0}{e^2 \rho_{ab}},\tag{2}$$

где  $c_0 = 6 \text{ Å}$  — расстояние между слоями CuO<sub>2</sub>.

На рис. 3, а приведена зависимость наклона верхнего критического поля от параметра беспорядка в монокристаллических пленках  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14и 0.15. Видно, что наклон верхнего критического поля в случае x = 0.15 уменьшается с ростом степени беспорядка таким образом, что можно говорить о существовании сильной анизотропии рассеяния на примесях с симметрией параметра порядка *d*-типа, что было подробно рассмотрено в работе [17]. Для пленок  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14 ситуация несколько иная. Величина параметра беспорядка велика, и даже для оптимально отожженного образца с максимальной температурой СП-перехода из недолегированной области  $\gamma/kT_{c0}$  приблизительно в 30 раз больше, чем для оптимально отожженного образца из оптимальной области легирования. Таким образом, наблюдается существование СП-перехода при достаточно сильном беспорядке ( $k_{\rm F}l \cong 2-3$ ). О появлении СП-перехода в  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с x = 0.14 при условии  $k_Fl \cong 2$  со-



**Рис. 3.** *а*) Экспериментальная зависимость наклона верхнего критического поля от параметра беспорядка в монокристаллических пленках  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ . *b*) Теоретическая зависимость нормированного наклона верхнего критического поля  $h = (dB_{c2}/dT)|_{T_c}/(dB_{c2}/dT)|_{T_c0}$  от параметра беспорядка [25]. Штриховая линия — для случая анизотропного *s*-спаривания, сплошные линии — для случая *d*-спаривания с анизотропным рассеянием для нескольких значений параметра беспорядка  $\gamma_1/\gamma_0$ : I = 0, 2 = 0.4, 3 = 0.5, 4 = 0.6, 5 = 0.7, 6 = 0.8, 7 = 0.9, 8 = 0.95.  $\gamma_0$  — параметр беспорядка, связанный с изотропным рассеянием,  $\gamma_1$  — с анизотропным.

общалось в работе [24]. Наклон верхнего критического поля недолегированных образцов слабо зависит от параметра беспорядка, немного уменьшаясь при более сильном разупорядочении.

Сравнивая наши экспериментальные результаты с результатами теоретических расчетов [25], можно отметить, что для оптимальной области легирования (x = 0.15) наклон верхнего критического поля уменьшается с ростом беспорядка, что характерно для систем с *d*-спариванием (рис. 3, *b*). Однако уменьшение наклона  $(dB_{c2}/dT)|_{T_c}$  с увеличением степени беспорядка не является столь резким, как это предсказано теорией для систем с изотропным рассеянием электронов (зависимость *I* на рис. 3, *b*). В рамках модели сверхпроводника с сильной анизотропией рассеяния на нормальных примесях [25,26] удается учесть относительную устойчивость электронного сверхпроводника Nd<sub>2-x</sub>Ce<sub>x</sub>CuO<sub>4+ $\delta$ </sub> к разупорядочению.

В случае неоптимального легирования невозможно однозначно определить характер спаривания. Возможно, большая величина параметра беспорядка и слабая зависимость верхнего критического поля от  $\gamma/kT_{c0}$  связаны с тем, что сверхпроводимость появляется довольно резко в этой области легирования и беспорядок имеет крупномасштабный характер. В таких системах сверхпроводимость может сосуществовать с беспорядком, если характерный масштаб хаотического потенциала (радиус локализации  $R_{loc}$ ) превышает длину когерентности  $\xi$  [27].

Зависимости температуры СП-перехода от степени беспорядка в электронном сверхпроводнике  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  в недолегированной и оптимально легированной областях представлены на рис. 4. Для оптимально легированной области температура СП-перехода уменьшается с ростом параметра беспорядка в согласии с зависимостью, рассчитанной в [25] для систем с *d*-спариванием при наличии сильной анизотропии рассеяния на примесях. В недолегированной области



**Рис.** 4. *а*) Экспериментальная зависимость температуры СПперехода от параметра беспорядка в монокристаллических пленках  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$ . *b*) Теоретическая зависимость температуры перехода от параметра беспорядка [25]. Штриховая линия — для случая анизотропного *s*-спаривания, сплошные линии — для случая *d*-спаривания с анизотропным рассеянием для нескольких значений параметра беспорядка  $\gamma_1/\gamma_0$ : 1 - 0, 2 - 0.4, 3 - 0.5, 4 - 0.6, 5 - 0.7, 6 - 0.8, 7 - 0.9, 8 - 0.95.  $\gamma_0$  — параметр беспорядка, связанный с изотропным рассеянием,  $\gamma_1$  — с анизотропным.

электронного сверхпроводника наблюдается слабое изменение температуры СП-перехода при высокой степени беспорядка,  $T_c/T_{c0}$  не опускается ниже 0.5, однако характер зависимости  $T_c/T_{c0}$  от  $\gamma/kT_{c0}$  не соответствует теоретическим зависимостям ни для *d*-спаривания, ни для анизотропного *s*-спаривания.

Различие в поведении зависимостей верхнего критического поля и температуры СП-перехода от степени беспорядка в электронном сверхпроводнике  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  с разным уровнем легирования может быть вследствие немонотонного характера параметра порядка [5,12] или изменения поверхности Ферми [28]. В недолегированной области электроны собираются вблизи ( $\pi$ , 0)-точек, с ростом легирования (оптимальная область) карманы дырок появляются вблизи нодальной области и сосуществуют с карманами электронов, разделенные горячими точками на поверхности Ферми. Проявление дырочной сверхпроводимости в электронных сверхпроводниках в настоящее время все чаще обсуждается исследователями [20,29]. Более слабая зависимость  $(dB_{c2}/dT)|_{T \to T_c}$  и  $T_c/T_{c0}$  от степени беспорядка в недолегированной области может быть также связана с несколько иной симметрией спаривания носителей вследствие сосуществования антиферромагнетизма и сверхпроводимости в Nd-системе при данном уровне легирования. Возможно, имеет место существование короткоразмерного АФ-порядка вплоть до уровня оптимального легирования электронных сверхпроводников [13].

Таким образом, экспериментально установлено, что в электронных ВТСП  $Nd_{2-x}Ce_xCuO_{4+\delta}$  в оптимальной области легирования наклон верхнего критического поля уменьшается с ростом степени беспорядка в системе, что характерно для систем с *d*-спариванием. Кроме того, показано, что уменьшение наклона  $(dB_{c2}/dT)|_{T_c}$  не является таким резким, как для систем с *d*-спариванием при изотропном рассеянии электронов. Одной из причин более плавного уменьшения наклона  $(dB_{c2}/dT)|_{T_c}$  и относительной устойчивости электронного сверхпроводника к разупорядочению является наличие сильного анизотропного примесного рассеяния с симметрией *d*-типа.

В недолегированной области электронного сверхпроводника наклон верхнего критического поля слабо зависит от параметра беспорядка, немного уменьшаясь при более сильном разупорядочении, а характер зависимости  $T_c/T_{c0}$  от  $\gamma/kT_{c0}$  не соответствует теоретическим расчетам ни для *d*-спаривания, ни для анизотропного *s*-спаривания.

Таким образом, установлено, что существуют различия в поведении зависимостей наклона верхнего критического поля и температуры СП-перехода от степени беспорядка в недолегированной области и в области оптимального легирования.

Авторы признательны М.В. Садовскому и Э.З. Кучинскому за обсуждение экспериментальных результатов, а также А.В. Королеву за помощь в проведении эксперимента.

## Список литературы

- S. Kashiwaya, T. Ito, K. Oka, S. Ueno, H. Takashima, M. Koyanagi, Y. Tanaka, K. Kajimura. Phys. Rev. B 57, 8680 (1998).
- [2] A. Andreone, A. Cassinese, A. Di Chiara, R. Vaglio, A. Gupta, E. Sarnelli. Phys. Rev. B 49, 6392 (1994).
- [3] D.H. Wu, J. Mao, S.N. Mao, J.L. Peng, X.X. Xi, T. Venkatesan, R.L. Green, S.A. Anlage. Phys. Rev. Lett. 70, 85 (1993).
- [4] Y. Dagan, R. Beck, R.L. Greene. Phys. Rev. Lett. 99, 147 004 (2007).
- [5] N.P. Armitage, D.H. Lu, C. Kim, A. Damascelly, K.M. Shen, F. Ronning, D.L. Feng, P. Bogdanov, Z.-X. Shen, Y. Onose, Y. Taguchi, Y. Tokura, P.K. Mang, N. Kaneko, M. Greven. Phys. Rev. Lett. 87, 147 003 (2001).
- [6] T. Das, R.S. Markiewicz, A. Bansil. Phys. Rev. B 74, 020 506 (R) (2006).
- [7] I. Eremin, E. Tsoncheva, A.V. Chubukov. Phys. Rev. B 77, 024 508 (2008).
- [8] A. Biswas, P. Fournier, M.M. Qazilbash, V.N. Smolyaninova, H. Balci, R.L. Green. Phys. Rev. Lett. 88, 207 004 (2002).
- [9] J.A. Skinta, M.-S. Kim, T.R. Lemberger, T. Greibe, M. Naito. Phys. Rev. Lett. 88, 207 005 (2002).
- [10] E.M. Motoyama, P.K. Mang, D. Petitgrand, G. Yu, I.M. Vishik, M. Greven. Phys. Rev. Lett. 96, 137 002 (2006).
- [11] E.M. Motoyama, G. Yu, I.M. Visnik, O.P. Vajk, P.K. Mang, M. Greven. Nature 445, 186 (2007).
- [12] G. Blumberg, A. Koitzsch, A. Gozar, B.S. Dennis, C.A. Kendziora, P. Fournier, R.L. Green. Phys. Rev. Lett. 88, 107 002 (2002).
- [13] W. Yu, J.S. Higgins, P. Bach, R.L. Green. Phys. Rev. B 76, 020 503 (2007).
- [14] R. Fehrenbacher, M.R. Norman. Phys. Rev. B 50, 3495 (1994).
- [15] L.S. Borkowski, P.J. Hirschfeld. Phys. Rev. B 49, 15404 (1994).
- [16] А.И. Посаженникова, М.В. Садовский. Письма в ЖЭТФ 63, 347 (1996).
- [17] Т.Б. Царикова, Н.Г. Шелушинина, Г.И. Харус, А.А. Иванов. Письма в ЖЭТФ **88**, 132 (2008).
- [18] A.A. Ivanov, S.G. Galkin, A.V. Kuznetsov. Physica C 180, 69 (1991).
- [19] A.I. Ponomarev, A.N. Ignatenkov, T.B. Charikova, A.O. Tashlykov, K.S. Redkina, L.D. Sabirzyanova, G.I. Kharus, N.G. Shelushinina, A.A. Ivanov. Phys. Met. Metallogr. 95, 551 (2003).
- [20] Т.Б. Чарикова, А.И. Пономарев, Г.И. Харус, Н.Г. Шелушинина, А.О. Ташлыков, А.В. Ткач, А.А. Иванов. ЖЭТФ 132, 712 (2007).
- [21] В.Ф. Гантмахер, Г.Э. Цыдынжапов, Л.П. Козеева, А.Н. Лавров. ЖЭТФ 115, 268 (1999).
- [22] A.S. Alexandrov, N.F. Mott. Rep. Prog. Phys. 57, 1197 (1994).
- [23] P.A. Lee, T.V. Ramakrishnan. Rev. Mod. Rhys. 57, 287 (1985).
- [24] T.B. Charikova, A.N. Ignatenkov, A.I. Ponomarev, A.O. Tashlykov, K.S. Redkina, N.G. Shelushinina, A.A. Ivanov. Physica C 408–410, 372 (2004).
- [25] А.И. Посаженникова, М.В. Садовский. ЖЭТФ 112, 2124 (1997).
- [26] 1.G. Haran, A.D. Nagi. Phys. Rev. B 54, 15463 (1996).
- [27] M.V. Sadovskii. Superconductivity and localization. World Scientific, Singapore (2000). P. 78.
- [28] Tanmoy Das, R.S. Markiewicz, A. Bansil. Phys. Rev. Lett. 98, 197 004 (2007).
- [29] Y. Dagan, R.L. Green. Phys. Rev. B 76, 024 506 (2007).